مقدار رامیک ایراک روش

مقدار بهینه طول نانومیلههای اکسید روی ساخته شده به روش سل-ژل و هیدروترمال مورد استفاده در سلولهای خورشیدی فتوالکتروشیمیایی

امین جمشیدی'، ارغوان کاظمی'، روزبه سیاوش مؤخر"

^۱ کارشناسی ارشد مهندسی مواد، گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی ^۲ دکتری تخصصی مواد پیشرفته، استادیار دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات و فناوری، مدیر گروه مواد غیرفلزی و حفاظت ^۳ دکتری مهندسی مواد، استادیار سابق پژوهشگاه نیرو، پژوهشگر دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه مک گیل کانادا

چکیده: در این تحقیق، فرآیند رشد و مقدار بهینه طول نانومیلههای اکسید روی به عنوان نیمهرسانای مورد استفاده در سلولهای خورشیدی فتوالکتروشیمیایی به روش سل-ژل و هیدروترمال مورد بررسی قرار گرفته است. این نانوساختارها با داشتن شکاف انرژی مناسب، حین دریافت نور خورشید سبب انجام فرآیند جدایش آب به عناصر سازنده آن، هیدروژن و اکسیژن میشوند.

بیش ترین مقدار رشد نانومیله ها با زیر لایه FTO و حلال آب دیونیزه، دمای رشد ۹۵ درجه سانتی گراد و زمان رشد ۳ ساعت محقق گردید که طول نانومیله های رشد یافته ۱۵۰۰ نانومتر بود و بیش ترین نسبت طول به عرض *W/L با مقدار ۱۵ برابر در این شرایط به دست آمد. در مرحله نهایی نیز آزمون های* فتوالکتروشیمیایی و تاثیر طول نانومیله ها بر فرآیند جدایش آب مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون های فتوالکتروشیمیایی نشان می دهد که مقداری بهینه برای طول نانومیله ها وجود دارد. بهترین نتایج فتوالکتروشیمیایی با نسبت طول به عرض *W/L با مقدار حداک*شر ۱۰ برابر و با طول نانو میله های حداکثر تا ۱۰۰۰ نانومتر که طی مدت ۲ ساعت و دمای ۹۵ درجه سانتی گراد رشد داده شد، به دست

كلمات كليدى: نانوميله، اكسيد روى، جدايش آب، سل-ژل، فتوالكتروشيميايي، نيمه رسانا.

۱- مقدمه

بزرگترین چالش موجود در توسعه استفاده از انواع مختلف سلولهای خورشیدی، مسئله ذخیره انرژی تولید شده و همچنین بازدهی نهایی سلولهای خورشیدی است که به کاهش مسئله هزینه به زمان منجر میشود. در هر کدام از انواع مختلف سلولهای خورشیدی، عوامل تاثیرگذار مختلفی بر بازده نهایی سلول خورشیدی تاثیرگذار خواهند بود. یافتن عوامل اثرگذار و همچنین مقادیر بهینه هر یک از این پارامترها میتواند در پیشبرد و فراگیر شدن این فنآوری و گسترش استفاده از آن اثرگذار باشد. نانومیلههای اکسید روی به عنوان یکی از مهمترین نیمه رساناها در زمینه ساخت سلولهای خورشیدی هستند. از کاربردهای این فصلنامه سرامیک ایران دوره ۱۸ شماره ۷ تابستان ۲۰۰۱

نویسنده مسئول و نویسنده اول:

مهندس امین جمشیدی دکتر ارغوان کاظمی نوع مقاله: پژوهشی صفحههای: ۲۲ تا ۴۹ شاپا چاپی: ۲۳۵۱–۲۷۳۵ ناپا الکترونیکی: ۳۹۰۳–۲۷۸۳ زبان نشریه: فارسی www.JICERS.ir تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۰۱/۳۰

DOR: 20.1001.1.17353351.1401.18.0.8.4



عقالات پژوهشر

نانوساختارها میتوان به پوشش به عنوان سطح جلوگیری کننده از بازتاب در سلولهای خورشیدی نسل اول و یا استفاده از نانو میلههای اکسید روی به عنوان عامل جذب نور خورشید و استفاده از آن برای انجام فرآیند جدایش آب در سلولهای خورشیدی فتوالکتروشیمیایی نام برد. نور خورشید انرژی کافی برای ایجاد جدایش بین اکسیژن و هیدروژن را دارد، اما با توجه به ماهیت شفاف آب، این فرآیند به طور خودکار رخ نمیدهد و نانومیلههای اکسید روی در این زمینه کاربرد دارند [۱].

تولید هیدروژن از نور خورشید از طریق چهار روش انجام می گیرد که شامل فرآیندهای حرارتی، الکتریکی، بیولوژیکی و نوری است [۲].

به دلیل اینکه هیدروژن قابلیت تولید به طور مستقیم به روش جدایش از آب به وسیله نور خورشید را دارد، تجزیه آب به روش فتوالکتروشیمیایی (Photoelectrochemical (PEC) یا (Photocatalytic Water Splitting (PWS) بسیار مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. در همین رابطه، موادّی که حساس به نور بوده و به عنوان جاذب انرژی خورشیدی عمل میکنند، برای استفاده به عنوان فتوالکترودهایی که وظیفه جذب نور و تجزیه آب و تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی شیمیایی را با هدف تولید هیدروژن دارند کاربرد خواهند داشت [۳].

اکسیدهای فلزی نیمه رسانا به دلیل ویژگیهای خاص از بهترین مواد مورد مطالعه برای استفاده در این فرآیند هستند [۴]. این ویژگیهای عبارتند از:

۱_ سهولت تولید (سنتز) نانوساختارهای صفر بعدی، یک بعدی و دو بعدی

۲_ شکاف انرژی مناسب و هماهنگ با پتانسیل کاهشی و اکسایشی آب جهت تجزیه

۳_ مقاومت به تجزیه در محلولهای آبی (برای کاربرد بلند مدت تجاری ضروری است).

۴_ قابلیت هدایت الکتریکی بالا

۵_ قابلیت تبلور بالا با کمترین میزان عیوب

از اکسیدهای فلزی نیمهرسانای معروف که در صنعت فتوولتائیک (PV) و فتوالکتروشیمیایی (PEC) کاربرد داشته و به طور گسترده مورد استفاده و مطالعه قرار گرفتهاند میتوان به اکسید روی (ZnO) و دیاکسید تیتانیوم (TiO2)، دیاکسید تیتانیوم آلاییده شده با نیتروژن (TiO2:N) و تریاکسید تنگستن (WO3) اشاره کرد. مطالعات نشان میدهد که خواص حاملهای شارژ نانوساختارهای اکسیدهای فلزی مثل نانوذرات و نانومیلهها در سلولهای فتوالکتروشیمیایی از خواص لایههای نازک اکسید فلزی که به شیوههای سنتی اعمال میشد برترند. برای تولید هیدروژن به روش فتوالکتروشیمیایی، ویژگیهایی چون ساختار کریستالی، مورفولوژی، تخلخل و پارامترهای سطحی نقش مهم و تاثیرگذاری در بازده نهایی سلول فتوالکتروشیمیایی دارند [۳] و [۵].

نتایج مطالعات سالهای اخیر نشان داده است که مواد نانوساختار اکسید روی به عنوان یک نیمهرسانای پر کاربرد با خواص بسیار مطلوب، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. اکسید روی یک گاف نواری پهن و مستقیم (۳/۳۷ و انرژی بستگی اکسایتونی بالا (در حدود ۶۰ me۷) در دمای اتاق دارد که این خواص منحصر به فرد، نانوساختارهای اکسید روی را به عنوان یک کاندیدای مهم برای کاربردهای متنوعی چون حسگرهای گاز، الکترونیک، اپتیک، فوتونیک، تصفیه آب و از جمله در سلولهای فتوالکتروشیمیایی معرفی میکند [۶] و [۷].

همچنین به علت حضور اکسیژن در ساختار اکسیدروی، تعداد بسیار زیادی جای خالی در سطح اکسیدروی وجود دارد که سبب تعامل زیاد بین مولکولهای آب و اکسید روی برای مقاصد مربوطه میگردد [۸].

روشهای متنوعی برای تولید نانوساختاری اکسید روی وجود دارد که بر پایه تولید در محلول و یا تولید از فاز گازی هستند. روش تولید از فاز محلول عمدتاً بر پایه حلال آب انجام میگیرد. در میان روشهای مرسوم برای تولید نانوساختارهای اکسیدروی، روش های تولید از فاز گازی و تولید از فاز آبی بسیار مورد توجه هستند. در این تحقیق ساخت نانومیلهها به روش سل-ژل و هیدروترمال به عنوان روش اصلی مدنظر قرار گرفت. این انتخاب به دلیل سرعت بالا در تولید و قابل کنترل بودن شرایط رشد و همچنین دمای پائین مورد نیاز برای رشد که در این روش پائینتر از دمای جوش آب است انتخاب گردید.

علت انتخاب اکسید روی ZnO به عنوان ماده نیمه رسانا برای فرآیند شکافت آب، پایداری، هدایت پذیری، غیرسمی بودن، انرژی

اکسیتونی بالا است. شایان ذکر است که تحرک الکترونی بسیار بالاتر از TiO2 نیز که به عنوان اولین ماده برای فرآیندهای فتوالکتروشیمیایی استفاده شده است، باعث شده که اکسید روی ماده نیمهرسانای بسیار مناسبی برای ساخت سلولهای خورشیدی فتوالکتروشیمیایی باشد. به علاوه، مقادیر لبههای نوار ظرفیت و هدایت اکسید روی، نیازهای اساسی فرآیند شکافت آب را از نظر واکنشهای اکسایش H2O/H2 و کاهش OH⁻/O2 فراهم میآورد [۹].

در این تحقیق، بررسی عوامل تاثیرگذار بر رشد نانومیلههای اکسید روی و مقدار بهینه طول آنها در سلولهای خورشیدی فتوالکتروشیمیایی و نحوه اثرگذاری این پارامترها بر بازده نهایی این سلولها مورد بررسی قرار گرفته است.

۲- مواد و روش تحقیق

مقالات پژوهشر

فصلنامه سرامیک ایران دوره ۱۸ شماره ۲ تابستان ۲۰۱

فرأیند کلی آزمایشها برای به نتیجه رسیدن اهداف این پژوهش، شامل شش مرحله اصلی است. مرحله اول شامل تمیز کردن شیشه ها و زدودن آنها از هر نوع آلودگی با استفاده از دستگاه اولتراسونیک بود. مرحله دوم تولید محلول سُل برای هستهگذاری به روش غیردرجا جهت ایجاد بستر مناسب برای رشد نانومیلهها و مرحلهی سوم نیز هستهگذاری نمونهها با این روش بود. مرحله چهارم و پنجم نیز به تهیه محلول رشد و رشد نانومیلهها در اتوکلاو اختصاص داشت. در مرحله نهایی آزمایشها و سنجشهای مربوط به اندازهگیری خواص نوری و الکتروشیمیایی مرتبط انجام گرفت. مواد اولیه مورد نیاز برای انجام آزمایشها شامل استون صنعتی و آب دیونیزه ا¹ برای مراحل شستشو و اتانول آمین ⁷، دیمتوکسی اتانول^۳ و استات روی دوآبه^۴ برای تهیه محلول سُل مورد نیاز برای مرحله هسته گذاری نمونهها و همچنین متان آمین ⁶ و نیترات روی ۴ آبه² برای تهیه محلول رشد است که شرح مواد و فرمول شیمایی آنها در جدول شماره ۱ آمده است.

فرمول شيميايي	نام ماده			
NH ₂ CH ₂ CH ₂ OH	اتانول آمین Ethanolamine			
CH ₃ OCH ₂ CH ₂ OH	دی متوکسی اتانول Ethyleneglycol Monomethyl ether			
$C_{6}H_{12}N_{4}$	متان آمین Methenamine			
Zn(CH ₃ COO) ₂ .2H ₂ O	استات روی دوآبه 2.2H ₂ O Zinc acetate dehydrate			
Zn(No ₃) ₂ .4H ₂ O	نیترات _{روی} ۴ آبه Zinc nitrate tetrahydrate			

رشد	مسته گذاری و	ستفاده برای ه	شیمیایی مورد ا	دول ۱: مواد .	ج
-----	--------------	---------------	----------------	---------------	---

تعداد ۳ نمونه از شیشه ^۷FTO با ابعاد ۳*۱/۵ سانتیمتر برای رشد نانومیلهها در نظر گرفته شد.

پس از شستشوی زیرلایهها، اولین مرحله در انجام این تحقیق تهیه محلول جهت لایهنشانی و هسته گذاری زیر لایهها است. روش هسته گذاری با استفاده از دستگاه Spin-Coating یک روش لایه نشانی موثر برای نشاندن لایههای یکنواخت بر روی سطوح است. در این روش نمونهها با استفاده از نیروی گریز از مرکز، به صورت قطرهای لایه نشانی شده و در اثر این چرخش یک لایه بسیار نازک از مادهی مورد نظر بر روی سطح زیرلایه نشانده می شود. در مرحله هسته گذاری، مطابق با نتایج تحقیقات Guo و همکاران [۱۰] تهیه محلول به این صورت انجام شده است که استات روی دوآبه (زینک استات دی هیدرات (CH₃COO)₂.2H₂O)) در محلول حاوی

- ¹ Deionized water
- ² Ethanolamine
- ³ Ethylene glycol Monomethyl ether

⁷ Fluorine-doped Tin Oxide

⁴ Zinc acetate dehydrate

⁵ Methenamine

⁶ Zinc nitrate tetrahydrate

مقالات پژوهشی

اتانول آمین (NH₂CH₂CH₂OH) و دیمتوکسی اتانول (CH₃OCH₂CH₂OH) حل میشود. غلظت استات روی 2(NH₂CH₂CH) و اتانول آمین در محلول حاصل ۲/۵ مولار است. محلول مورد نظر برای مدت زمان ۳۰ دقیقه در دمای ۶۰ درجه سانتی گراد همزده (Agitate) میشود تا یکنواخت گردد. از این محلول برای پوشش دهی و هسته گذاری سطح شیشه های FTO استفاده می گردد. محلول پوش دهی کلوئیدی به وسیله سمپلر (میکروپیپت) با حجم ۲۰۰ میکرولیتر بر روی نمونه ها با قطع ۳۵ ۳۰% در دستگاه Spin-Coater در حین چرخش با سرعت ۲۳۳ ۴۰۰۰ چکانده میشود. در مرحله بعد و برای رشد نانومیله ها با توجه به نمونه آزمایش های مشابه و مقرون به صرفه بودن مواد اولیه، از نیترات روی ۴ آبه (inc nitrate Tetrahydrate) برای رشد نانومیله ها با توجه به نمونه آزمایش های مشابه و مقرون گردید. برای تهیه محلول رشد با غلظت ۲/۱ مول بر لیتر در حجم ۴۰ میلی لیتر ابتدا مقدار ۱/۰۴ گرم نیترات روی ۴ آبه را به آب دینیزه اضافه و به مدت ۱۰ دقیقه با دور ۲۰۰۳ در دستگاه استیرر هم زده شد. سپس مقدار ۱/۰۴ گرم متان آمین اضافه شد که بلافاصله ژل تشکیل گردید که مجدداً به مدت ۵ دقیقه با دور ۲۹۰۰ هم زده شد. سپس مقدار ۱/۰۶ گرم متان آمین اضافه شد که روی شیشه زیر لایه در داخل اتوکلاو قرار داده شد. در میان نمونه های رشد یافته، به نمونه با که آبورا را به آب روی شیشه زیر لایه در داخل اتوکلاو قرار داده شد. در میان نمونه های رشد یافته، سه نمونه با که (SP3، را میان آوی انجام روی شیشه زیر اینه در داخل اتوکلاو قرار داده شد. در میان نمونه های رشد یافته، سه نمونه با که دو۲۶، و SP3، را میان روی شیشه زیر اینه در داخل اتوکلاو قرار داده شد. در میان نمونههای رشد یافته، سه نمونه با که دو۲۶، و SP3، و SP3، و

۲: کد و مشخصات نمونههای مورد آزمایش	جدول
-------------------------------------	------

زمان (H)	دما (°C)	کد نمونه
۱ ساعت	٩۵	F91
۲ ساعت	٩۵	F92
۳ ساعت	٩۵	F93

۳-انجام آزمونها و سنجشهای مربوطه

برای انجام آزمایشهای شناسایی و سنجشی، نمونههای آمادهسازی شده توسط آزمون پراش سنجی اشعه ایکس XRD جهت شناسایی نانوذرات سنتز شده، با استفاده از دستگاه PANalytical X'Pert PRO MPD با ولتاژ ۴۰ K و شدت جریان ۴۰ mA با استفاده از پرتو CuKα مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین نمونهها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM بررسی شدند. برحسب نوع آزمون تصویرگیری از نمونهها توسط آشکار سازهای BSE و SE در بزرگنماییهای مختلف توسط میکروسکوپ PEC یو آمپرمتری^۲ در آزمایشگاه انبرژیهای پاک دانشگاه صنعتی شریف انجام گرفت. برای انجام این آزمون فتوالکتروشیمیایی ^{PEC} کرونوآمپرمتری^۲ در آزمایشگاه انرژیهای پاک دانشگاه صنعتی شریف انجام گرفت. برای انجام این آزمایش، از لامپ زنون (Xe) مدل EFI ESEM QUANTA 200 از مایشگاه انرژیهای پاک دانشگاه صنعتی شریف انجام گرفت. برای انجام این آزمایش، از لامپ زنون (xe) مدل مدرونوآمپرمتری^۲ در آزمایشگاه انرژیهای پاک دانشگاه صنعتی شریف انجام گرفت. برای انجام این آزمایش، از لامپ زنون (xe) مدل وز خورشید و به مقدار ۱۹۸۲ ۲۵۳ است. آزمون با اعمال پتانسیل ثابت ۲۰/۰ به الکترودها در دو شرایط اعمال نور و بدون اعمال نور انجام گرفت. برای الکترولیت مورد نیاز برای انجام آزمون طیفسنج امپدانس الکتروشیمیایی، محلول امران و این نور انجام گرفت. برای الکترولیت مورد نیاز برای انجام آزمون طیفسنج امپدانس الکتروشیمیایی، محلول ۱۰۰ مولار سولفات سدیم نور انجام گرفت. برای الکترولیت مورد نیاز برای انجام آزمون طیفسنج امپدانس الکتروشیمیایی، محلول ۱۰۰ مولار سولفات سدیم دور انجام گرفت. برای الکترولیت مورد نیاز برای انجام آزمون طیفسنج امپدانس الکتروشیمیایی، محلول ۱۰ مولار سیام مول

4- نتايج

نتایج آزمون SEM نشان از رشد نانومیلههای اکسیدروی با طول متفاوت بر سطح زیرلایه دارد. اولین نمونه مورد بررسی، نمونه شماره F91 بود. این نمونه جهت رشد نانومیلهها در اتوکلاو قرار گرفت و با زمان رشد یک ساعت و دمای ۹۵ درجه سانتیگراد در داخل آون حرارتدهی شد. مطابق شکل ۱، نانومیلههای اکسیدروی با طول تقریبی ۵۰۰ m در تصویر SEM نمای جانبی مشاهده میشود.

¹ Photoelectrochemical

² Chrono Amperometry

³ Infrared

همچنین در نمای از بالا در همین نمونه سطح مقطع نانومیلهها با ساختار ششضلعی ورتزیت مشاهده میشود. با ثابت نگاه داشتن دمای رشد، و افزایش زمان رشد به ۲ ساعت، طول نانومیلهها هم در نمونه شماره F92 افزایش یافت (شکل ۲) و ساختار منظم، متراکم و رشد یافتهتری از نانومیلههای اکسید روی را در نمای از بالا نشان میدهد.

بیش ترین طول نانومیلههای اکسید روی در نمونه شماره F93 (شکل ۳) مشاهده گردید که با افزایش زمان رشد به ۳ ساعت به مقدار تقریبی ۱۵۰۰ نانومتر افزایش یافته است. مطابق تصویر SEM از مقطع عرضی نمونه شماره F93 در شکل ۳، نانومیلههای اکسید روی به مقدار زیادی رشد کرده و از تراکم ساختاری و راستای مناسبی نیز برخوردارند. با توجه به مقادیر به دست آمده در این نمونه، نسبت طول به عرض نانومیلهها نیز به طور میانگین در حدود ۱۵:۱ است.





شکل ۱: تصویر SEM از نمای جانبی (الف) و نمای از بالا (ب) از نمونه شماره F91





شکل ۲: تصویر SEM نمای جانبی (الف) و نمای از بالا (ب) از نمونه شماره F92

نتایج نشان میدهد که با افزایش زمان رشد، طول نانومیلهها به طور معنادار افزایش یافته است که برای کاربردهای مورد استفاده در سلولهای خورشیدی فتوالکتروشیمیایی مطلوب است. در شکل ۴ نتایج آزمون XRD مشاهده می شود که نتایج، با دادههای کریستالوگرافی استاندارد الگوی مرجع 2551-070-01 JCPDS مطابقت دارد و نشان می دهد که ساختارهای رشد یافته نانومیلههای اکسید روی هستند. شایان ذکر است علت شناسایی ترکیبات SnO2 به دلیل حضور این ترکیب در ساختار شیشه TTO ، به عنوان زیرلایه است. برای اندازهگیری میزان پاسخ نوری نانومیلههای رشد یافته و همچنین ارزیابی پایداری نمونهها، آزمون کرونوآمپرومتری به این شیوه انجام گرفت که در بازههای زمانی معین و با قطع و وصل شدن جریان، تنییر در پاسخ نوری نمونه ها اندازهگیری شد. جریان ایجاد شده نشان دهنده برانگیختگی الکترونها در اثر تابش نور و جهش آنها از نوار ظرفیت به نوار هدایت مقالات يژوهشر

فصلنامه سراميك ايران دوره ١٨ شماره ٤ تابستان ٢٥٩١

است. مطابق نمودار نمایش داده شده در شکل ۵، با قطع و وصل شدن جریان و نور تابانده شده به سطح نمونهها، مقدار پاسخ نوری هر نمونه با توجه به طول نانومیلهها متفاوت است. در تمامی نمونههای مورد مطالعه، تغییر در چگالی جریان همزمان با تابیدن نور مشاهده می شود که موید پاسخ فتوالکتروشیمیایی در نانومیلههای رشد یافته بر سطح نمونهها است. همچنین مقادیر مثبت جریان تولید شده نیز حاکی از تشکیل نیمه رسانای نوع n است [۹].





شکل ۳: تصویر SEM نمای جانبی (الف) و نمای از بالا (ب) از نمونه شماره F93 و افزایش طول نانومیلهها با افزایش زمان رشد به ۳ ساعت



۵- نتیجهگیری

مقالات يژوهشر

نتایج آزمون کرونوآمپرمتری نشان میدهد که کمترین چگالی جریان مربوط به نمونه شماره F93 است که بیشترین طول نانومیلهها در آن را با طول میانگین ۱۸۰۰ دارد. بیشترین مقدار چگالی جریان نیز مربوط به نمونه شماره F92 است که طول نانومیلهها در آن حداکثر تا ۲۰۰۰ بود. با کمتر شدن طول نانومیلهها در نمونه شماره F91، که طول نانومیلهها در آن به طور میانگین ۵۰۰ سر از مقدار چگالی جریان کاسته شده است. با توجه به کاربرد نانومیلههای اکسیدروی به عنوان لایه جاذب نور، به نظر می سد که طول ۵۰۰ متاز مقدار چگالی جریان کاسته شده است. با توجه به کاربرد نانومیلههای اکسیدروی به عنوان لایه جاذب نور، به نظر می سد که طول ۱۹۰۰ متاز مقدار چگالی جریان کاسته شده است. با توجه به کاربرد نانومیلههای اکسیدروی به عنوان لایه جاذب نور، به نظر می سد که طول ۱۹۰۰ متاز مقدار چگالی جریان کاسته شده است. با توجه به کاربرد نانومیلههای اکسیدروی به عنوان لایه جاذب نور، به نظر می سد که طول ۱۹۰۰ متاز مقدار چگالی جریان کاسته شده است. با توجه به کاربرد نانومیلههای اکسیدروی به عنوان لایه جاذب نور، به نظر می سد که طول ۱۹۰۰ متاز مقدار چگالی جریان کاسته شده است. با توجه به کاربرد نانومیلههای اکسیدروی به عنوان لایه جاذب نور، به نظر می سد که طول ۱۹۰۰ میلول نانومیلهها به مقادیر در حدود ۲۰۰۰ در نمونه F92 این فرآیند افزایش یافته و در ادامه با افزایش طول نانومیلهها به ۱۹۰۰ مین می مقدیر در نمونه شماره F93، به دلیل ایجاد موانع ساختاری بیش تر در مسیر نفوذ الکترون به الکترود رسانا موجب باز ترکیب الکترون و در نهایت سبب کاهش چگالی جریان در این نمونه شده است. نتایج پژوهش های مشابه در مورد نانومیلههای هما تأیدکننده وجود یک مقدار بهینه برای طول نانومیلهها است که با گذر از آن طول، میزان پاسخ فتوالکتروشیمیایی افت می کند [۱۰].

- Maeda, K. and K. Domen, Photocatalytic water splitting: recent progress and future challenges. The Journal of Physical Chemistry Letters, 2010. 1(18): p. 2655-2661.
- [2]. Nowotny, J., C. C. Sorrell, L. R. Sheppard, and T. Bak. "Solar-hydrogen: environmentally safe fuel for the future." International journal of hydrogen energy 30, no. 5 (2005): 521-544.
- [3]. Jang, Jum Suk, Hyun Gyu Kim, and Jae Sung Lee. "Heterojunction semiconductors: A strategy to develop efficient photocatalytic materials for visible light water splitting." Catalysis today 185, no. 1 (2012): 270-277.
- [4]. Vayssieres, Lionel, ed. On solar hydrogen and nanotechnology. John Wiley & Sons, 2010.
- [5]. Wolcott, Abraham, Wilson A. Smith, Tevye R. Kuykendall, Yiping Zhao, and Jin Z. Zhang. "Photoelectrochemical study of nanostructured ZnO thin films for hydrogen generation from water splitting." Advanced Functional Materials 19, no. 12 (2009): 1849-1856.
- [6]. Baruah, Sunandan, and Joydeep Dutta. "Hydrothermal growth of ZnO nanostructures." Science and technology of advanced materials (2009).
- [7]. Dai, Kai, Guangping Zhu, Zhongliang Liu, Qingzhuang Liu, Zheng Chen, and Luhua Lu. "Facile preparation and growth mechanism of zinc oxide nanopencils." Materials Letters 67, no. 1 (2012): 193-195.
- [8]. Zhang, Hongyan, Shuguo Yu, Chu Chen, Jun Zhang, Jing Liu, and Peng Li. "Effects on structure, surface oxygen defects and humidity performance of Au modified ZnO via hydrothermal method." Applied Surface Science 486 (2019): 482-489.
- [9]. Bakhtiargonbadi, Fatemeh, Hamid Esfahani, Roozbeh Siavash Moakhar, and Fatemeh Dabir. "Fabrication of novel electrospun Al and Cu doped ZnO thin films and evaluation of photoelectrical and sunlight-driven photoelectrochemical properties." Materials Chemistry and Physics 252 (2020): 123270.
- [10]. Guo, Min, Peng Diao, Xindong Wang, and Shengmin Cai. "The effect of hydrothermal growth temperature on preparation and photoelectrochemical performance of ZnO nanorod array films." Journal of Solid State Chemistry 178, no. 10 (2005): 3210-3215.
- [11]. Masudy-Panah, Saeid, Roozbeh Siavash Moakhar, Chin Sheng Chua, Ajay Kushwaha, Ten It Wong, and Goutam Kumar Dalapati. "Rapid thermal annealing assisted stability and efficiency enhancement in a sputter deposited CuO photocathode." RSC advances 6, no. 35 (2016): 29383-29390.

48

مراجع

The Optimum Length of Zno Nanorods Made by Sol-Gel and Hydrothermal Methods Used in Photoelectrochemical Solar Cells

Amin Jamshidi¹, Argavan Kazemi², Roozbeh Siavash Moakhar³

¹ Master of Material Science
² Assistant professor
³ PhD Researcher at McGill University

* amin.jamshidi@srbiau.ac.ir

Abstract: In this research, the process of growth and the optimum length of ZnO nanorods has been studied as a subject of semiconductors, that are used in the photoelectrochemical solar cell made by Sol-Gel and Hydrothermal method.

These Nano structures, having suitable gap, cause the decomposition of water into its constructing elements, hydrogen and oxygen.

The most length of nanorods achieved by the FTO sublayer and deionized water solvent, at 95°C growth temperature, while 3 hours growing time, and on these conditions caused the length of nanorods to be 1500 nanometers, with the biggest length to width ratio 15.

Also, at the final stage, photoelectrochemical experiments and the effects of nanorods length to the decomposition of water was studied. The results of photoelectrochemical experiments showed the optimum quantity for nanorods.

The best result of photoelectrochemical has been reached to the maximum ratio of length to width 10, and the maximum length of nanorods 1000 nanometers that has been grown at the temperature of 95° C and during 2 hours.

Keywords: ZnO Nanorods, Photoelectrochemical solar Cell, Sol-Gel, Semiconductors, Water Splitting.